

Automatische Vorreinigungs- und Entklebungsanlage

Automatic Pre-cleaning and De-glueing Plant



Diese vollautomatische Produktionsanlage dient der Vorreinigung und Entkittung von gesägten Siliziumstäben. Dabei werden die Siliziumstäbe zunächst vorgereinigt und anschließend von den Trägerstäben, auf denen sie aufgeklebt sind, chemisch/thermisch gelöst. Gerne passen wir diesen Anlagentyp auch auf Ihre spezifischen Anforderungen und Prozesse an.

This fully automatic production plant serves the pre-cleaning and de-glueing of sawed Si-ingots. At first the Si-ingots are pre-cleaned and then they will be removed from the carrier-bar via chemical/thermic processes. Those chemical/thermic processes remove the glue between Si-ingot and carrier-bar.

We will be delighted to adjust the plant to your specific wishes und processes.

RAMGRABER GmbH
SEMICONDUCTOR EQUIPMENT
Hofolding, Pappelstrasse 2
D-85649 Brunnthal

Telefon: 08104 / 6487-0
Telefax: 08104 / 6487-79
Telephone: +49 / 8104 / 6487-0
Telecopier: +49 / 8104 / 6487-79
www.ramgraber.de

Automatische Vorreinigungs- und Entklebungsanlage

Automatic Pre-cleaning and De-glueing Plant

Further Plant Examples



System Example 1



System Example 2

Weiteres Lieferprogramm

Wetbenches / Digestorien
 Automatenanlagen für Waferbearbeitung
 Handanlagen für Waferbearbeitung
 Solarzellenanlagen
 Solarzellen Carrier
 Galvanikanlagen
 Reinraum- / Laboreinrichtungen
 Hotplate / Belackungsschleuder
 Rinse Dryer / Dryer / Einzelscheibenschleuder
 Medienver- / entsorgungsstationen
 Wafer- / Substrat-Handhabung

Additional Product Line

Wetbenches / Digestorien
 Automatic Plants for Treatment of Wafer
 Manual Plants for Treatment of Wafer
 Solar Cell Plants
 Solar Cells Carrier
 Galvanic Plants
 Cleanroom / Lab Equipment
 Hotplate / Spin Coater
 Rinse Dryer / Dryer / Single-Wafer-Centrifugal
 Media Supply / Disposal Stations
 Handling of Wafer / Substrates